

规格

| | FS100III | FS200III | FS300III |
|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 测头频率 MHz | 5~75 | 5~140 | 5~300 |
| 最高频率 MHz | | 500 | |
| 有效行程(X×Y×Z) mm | | 350×350×80 | |
| 最大扫描速度 mm/s | | 1,000 | |
| 外形尺寸(W×H×D) mm | | 1,590×1,340×940 | |
| 质量 kg | | 约380kg | |
| 电源(电压/电流/频率) | AC100V/15A 50/60Hz | | |

本产品超声波的输出在1kW以下，故没有申报装置设置的必要性。

也备有英文软件。

超声波影像装置·超声波检查装置
LINE系列

还备有满足超大型试件、联线自动测量等需求的FS系列的各种产品。



FSLINE

靶材等大型试件检查装置



Wafer LINE

晶片联线自动检查装置



注意 使用前请仔细阅读《使用说明书》，正确使用。

东京和大阪常设测试室。
试件测试和实机参观、咨询等的联系方法：
信息・控制营业本部 信息・控制解决方案第二部
TEL: +81-3-5577-8175
E-Mail: info@hitachi-hes.com
受理时间 平日 9:00~17:00

Hitachi Engineering & Services Co., Ltd.

东京都千代田区神田美土代町7番地 TEL: +81-3-5577-8100

●咨询等的联系方法。

●产品规格可能会因改良而变更。

URL: <http://www.hitachi-hes.com>

超声波影像装置

FS100III/FS200III/FS300III



满足从研究开发到大量检查的广泛需求，FineSAT 取得了长足发展。

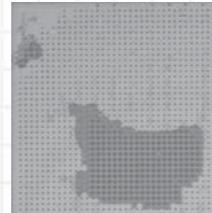
SAT: Scanning Acoustic Tomograph



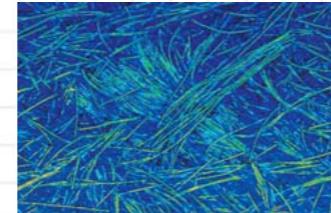
高精度
高分辨率

高性能超声波组件和高精度扫描机组合,微小的缺陷也不会漏测

搭载最高频率达500MHz宽带的、高灵敏度超声波组件,并通过组合高精度扫描机实现最小间距0.5μm。



CSP(Chip Size Package)
冲击接合、底部填充缝隙
(芯片厚度下的冲击)



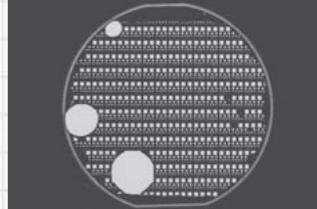
树脂
填充物观察、流动观察等
(直径10μm的玻璃纤维)



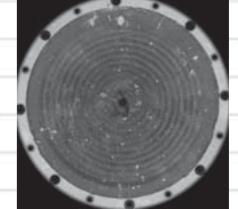
Flexible 深、多样

各种分析软件不断发展

波形、强度、深度等超声波数据的分析软件不断发展,高频率、透射法测头等测量工具也更加丰富。



MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)
研究开发产品等(硅片粘合界面)



金属产品
钎焊部的剥离、缝隙
(靶材界面)



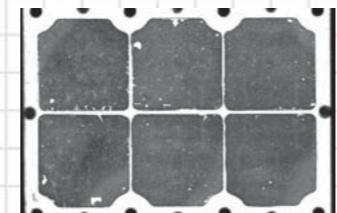
快速·高速
大量检查

可以在短时间内方便地测量高可靠性的数据

配备最大扫描速度1,000mm/s的扫描机及连续自动取得、高速测量功能等能在更短时间内测量的工具。单击图像索引便能进行测量,能迅速进行评估和判定。



电子元件、陶瓷零件
电容器、传感器等的层间脱层、裂纹
(芯片电容器各深度的层间剥离)



电源模块、汽车零件
车载半导体、金属产品等
(IGBT的粘合界面的缝隙)



Easy to Use & Safety 操作性&安全性

两侧的大型窗、LED照明、测头识别功能(根据机型标准配备)、电源开关的保护盖、前面透明面板的可装卸化和设置传感器等,注重使用便利性和安全性。



FineSAT

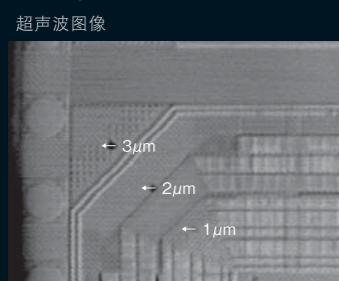
更简单的进行高速高精度的测量和分析。

Fine

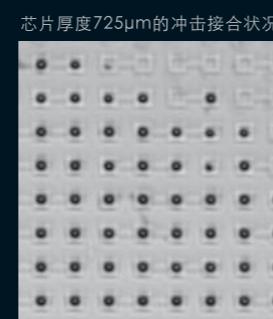
● 满足高度需求的高分辨率SAT

通过组合最高频率达500MHz的高灵敏度组件、高精度扫描机和日立开发的高分辨率测头,即使是细微的缝隙也能检测出。

● 高分辨率型测头测量图像例



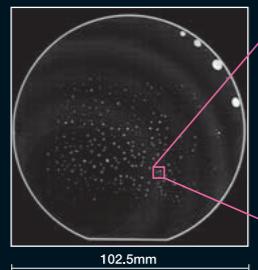
● 芯片测量用测头的测量图像例



● 从大范围到极小范围,包罗多种试件

实现最小扫描间距为 $0.5\mu\text{m}$ 的高精度测量,在一次测量中就能以微小间距对硅片、JEDEC托盘等进行大范围测量。并包罗了从厚物到薄物的范围广泛的测量对象,测头种类丰富,备有从低频到高频的各种测头,透射法测量的精度也更高。

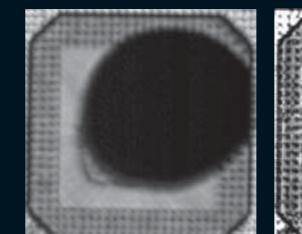
整体图像



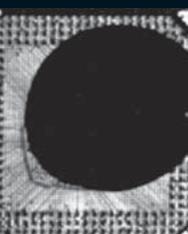
放大图像



传统型透射法数据



新型透射法数据



Fast

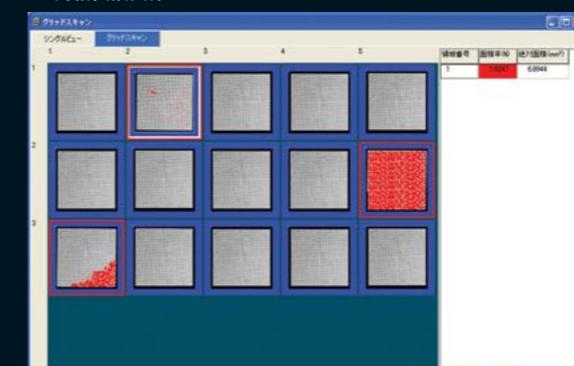
● 更快更方便地获得可靠性更高的数据

通过采用高速、高精度扫描机和新型图像处理组件,能在短时间(与我公司以前相比30mm方IC约缩短35%)内获得高精度的数据。根据已登记好的条件进行测量的图像索引功能,自动连续测量多个试件的网格扫描功能,以及中心位置和试件高度自动补偿功能,提高了数据的可靠性。主体开口部更宽敞,利用升降机机构(选项),能方便地进行试件更换。

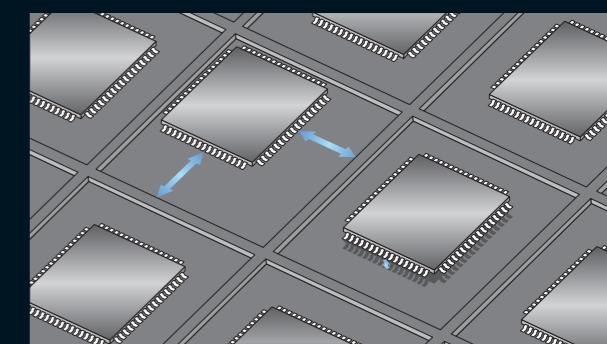
● 通过利用托盘的网格扫描进行一揽子测量



● 网格扫描图像

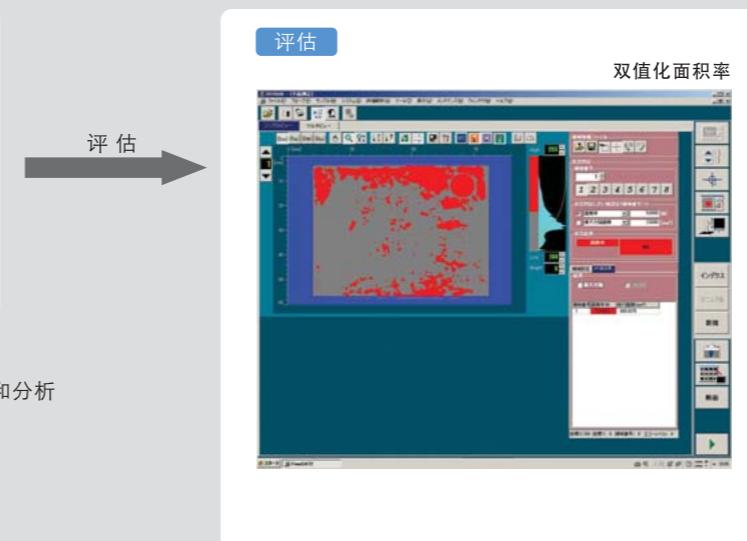
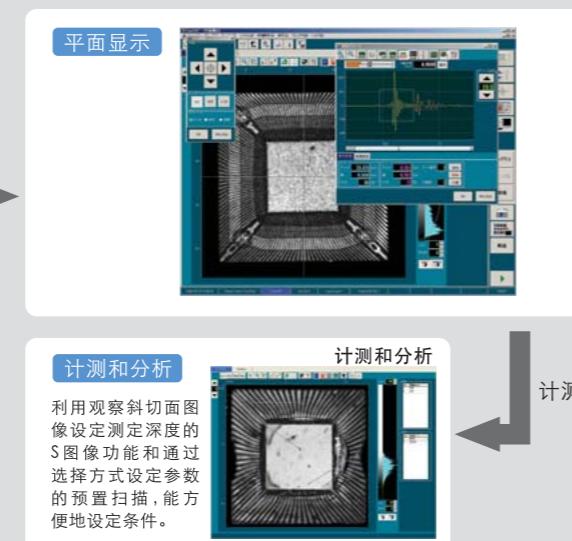
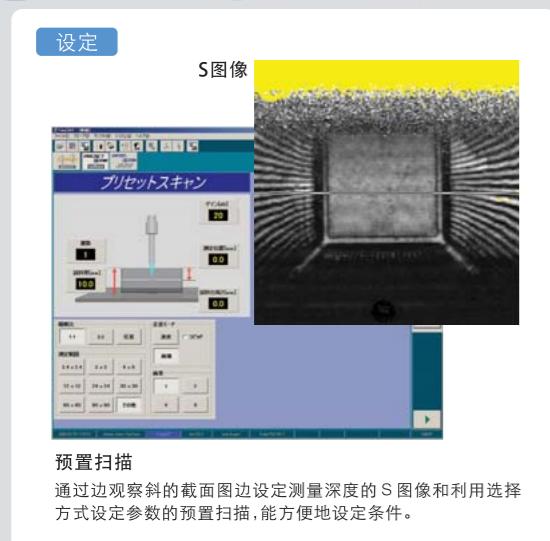


● 试件中心位置补偿示意图



Fine *Fast*

从设定到计测、分析、评估,友好的用户功能实现高精度、快速的大量检查。



日立提供满足各种用户需求的硬件和软件。

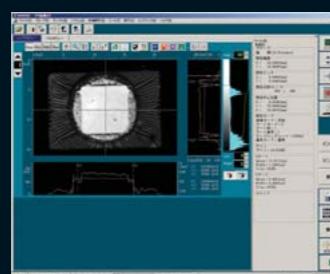
Flexible

● 利用更先进的分析软件实现详细的评估分析

进一步发展了波形分析、计测、剥离判定、深度信息等的分析软件。能实时进行土相位、绝对强度、深度数据的数据比较，波形重叠显示时即使是不同的时间轴也能自动调整时间轴，并能保存。并利用独创的像素间插值处理和自动对比等，能方便地获得更易查看的数据。在读取全点波形的实时3D(数量扫描)功能和多门功能中，最多能设定64个门，标准配备各门内数据的同时保存(探伤条件 + 图像: tiff, 仅图像: bmp、Jpeg、gif、png)和图像数据的单文件化(tiff)。



能计测距离、时间和强度，并能进行波形的重叠显示等波形分析。



能同时显示反射强度和深度的侧面图，进行复合评估。



能实时比较分析土相位、绝对强度、深度、极性强调。

● 各种扩展性

■ 丰富的测头阵容

从低频到高频，备有符合各种测量条件的70多种测头。



高分辨率型测头



通用测头



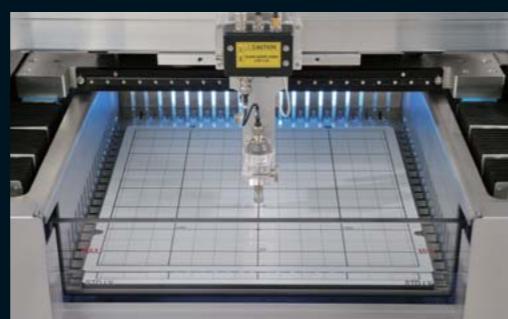
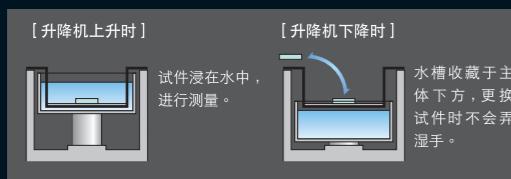
透射法测头

■ 适应多样化的试件

利用水槽的升降机功能，更换试件时不会弄湿手。能同时利用反射法和透射法进行测量。通过使用透射法测头，能同时利用反射法和透射法进行测量和图像化。

■ 周边设备

还备有提高高频灵敏度的温度调节组件和双监视器。



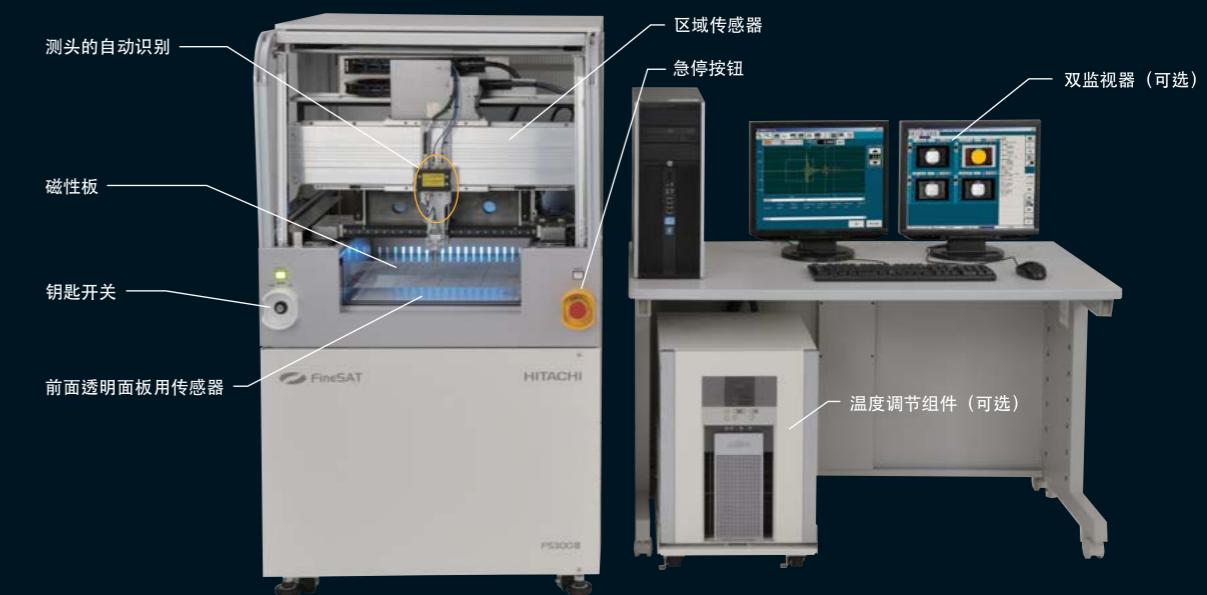
Easy to Use & Safety

● 开口部更宽敞，注重安全性

考虑到试件的放入取出，开口部宽敞，直至上方。在开口部的整个区域内设置区域传感器，并标准配备急停按钮、漏水传感器、门传感器、按键开关等安全机构。FS200、FS300还具有测头自动识别功能。

● 满足各种作业需求

满载易于固定试件的磁性板、日常检查不可或缺的标准试片等日立独创装置。并配备维修套件、供水罐等，在软件方面也设置了辅助功能等，满足用户的作业需求。



● 追求使用便利性和安全性

通过两侧的大型窗、LED照明、测头识别功能(根据机型标配)、电源开关的保护盖、前面透明面板的可装卸化和设置传感器，更便于使用。而且利用测头的自动识别功能能防止因误设定而损坏测头。

